طراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO

محمد حسن جوارشکیان.'، حامد صفارزاده'، .علی اسماعیلی["]

^۱دانشیار و عضو هیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد <u>Javareshkian@um.ac.ir</u> ۲دانشجوی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان Hamed.Saffarzadeh@gmail.com ۲دانشجوی ارشد هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد Aliesmaeli30316@yahoo.com

چکیدہ

در این مطالعه به طراحی و بهینه سازی دمپر سیلندر پیستون با سیال هوشمند مگنتولوژیک پرداخته می شود. دمیر مورد نظر باید دارای ابعاد هندسی و انرژی الکتریکی مصرفی حداقل اما با بیشترین نیروی میرایی و سرعت عکس العمل بالا باشد، این امر مستلزم یک طراحی و بهینه سازی دقیق میباشد ابتدا پارامترهای موثر بر عملکرد این دمپرها شناسایی شده و میزان اثر گذاری هر کدام از آنها بر عملكرد سيستم مورد مطالعه قرار مي گيرد سپس توسط سيستم معكوس طراحي ، دمپر بهينه بدست خواهد آمد. اين سيستم معكوس تركيبي از مدل نيوروفازي و الگوريتم ازدحام ذرات مي باشد. برای این منظور ابتدا یک دمپر سیلندر پیستون با سیال مگنتولوژیک شبیه سازی شده و عملکرد آن به وسیله مدل نیوروفازی پیش بینی و سپس با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه سازی می گردد. در این مدل سازی مقدار ضخامت مجرا، طول قطب پیستون، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی که از پارامترهای مهم دمپ ام آر بشمار می روند به عنوان ورودی و نسبت نیرو به زمان واکنش و انرژی الکتریکی مصرفی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود. تا بتوان یک دمپر ایدهال با بیشترین نیروی میرایی و صرف کمترین ميزان انرژي الكتريكي و سرعت واكنش بالا طراحي نمود

واژه های کلیدی

دمپر هوشمند – سـيال مگنتولوژيـک – الگـوريتم PSO - روش نيروفازي

مقدمه

ایزولاتور یا سیستمهای تعلیق میتوانند برای کنترل ارتعاشات سیستمهای در حال حرکت مورد استفاده قرار گیرند برای کاهش ارتعاشات، تاثیر کنترل ارتعاشات بر روی ایزولاتورها یا سیستمهای تعلیق ضروری میباشد. برخی از این ایزولاتورها به گونهای هستند که هیچ بازخوردی در فعالیت آنها وجود ندارد و برای یک حالت بحرانی طراحی می شوند که این نوع از دمپرها چندان مطلوب نمیباشند. دسته دیگر به گونهای هستند که ارتعاشات وارده را حس کرده و بسته به دامنه ارتعاشات واکنش نشان میدهند. مزیت سیستم فعال این است که می تواند خود را با ارتعاشات سیستم تطبیق دهد. دسته دیگر که به آنها سیستم کنترلی نیمه فعال می

گویند، همانند سیستمهای فعال قابلیت تطابق پذیری ارتعاشات بر حسب میزان انرژی پراکندگی بر مستهلک کننده را دارند و بر حسب نیاز خصوصیات عملکردی مختلفی پیدا می کنند، اما مزیت اصلی سيستم كنترل نيمه فعال بر سيستم فعال صرف انرژي خيلي كمتر و زمان واکنش پایین تر میباشد. به همین دلیل است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و لزوم طراحی چنین دمپرهایی شدیدا احساس می شود. در سیستم نیمه فعال از سیالات هوشمند برای کاهش ارتعاشات استفاده می شود. یکی از سیالاتی که در چند سال اخیر توجه ویژهای به آن شده سیال مگنتولوژیک است. این سیال به گونهای است که هنگام قرار گیری در میدان مغناطیسی، ويسكوزيته آن تغيير مىكند. با توجه به قابليت اين سيال و نيز سیستم کنترلی نیمه فعال، می توان از این سیال در ساخت دمپرها استفاده نمود. دمپرهای سیلندر پیستون مگنتولوژیک دمپرهایی هستند که یک پیستون الکترومغناطیسی از آن عبور کرده و بر سیال ام. آر(M.R) فشار وارد می کند. در اثر عبور سیال از میدان مغناطیسی تنش تسلیم تغییر کرده و این تغییرات خواص منجر به افزایش نیروی میرایی بیش از ده برابر می شود. اخیراً ارتعاشات نیمه فعال با سيال اي.آر(E.R) مورد تحقيقات وسيعى قرار گرفته است. الگوريتم كنترلي مود لغزشي توسط ونگ و همكارانش [1] ارايه شده است. برای تاثیر بیشتر میزان دمپ سیال ای.آر بر یک سازه کنترل ارتعاشاتی نتایج تجربی دمپرهای ای.آر برای محافظت از ارتعاشات حاصل در تحقیق دایک ^۲بررسی شده است[۲]. همچنین رفتار نوسانی تحریک خطی دمپرهای ام. آر بر روی چهار مدل مختلف نیز مورد مطالعه قرار گرفته است[۳]. لی و همکارانش ؓ به رفتار ویسکوالاستیک در مدل دمپر ام.آر پرداختهاند [۴]. همچنین یک سیستم جایگاه تعلیق با مدل کنترلی شوک هوک ً با دمپر های ام.آر توسط چيو⁶ معرفي شده است[۵].

با توجه به گسترش این نسل جدید دمپرها در سال های اخیر و لزوم طراحی دقیق تر برای افزایش کارایی آنها، دستیابی به طراحی بهینه از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده است. از طرفی تاکنون در کارهای انجام شده به بهینهسازی این نوع دمپرها پرداخته نشده است. از آنجایی که از این دمپرها در صنایع مختلف مثل صنایع

¹Wang et al ²Dvke et al

³LI et al

⁴shockhood

⁵Chio

هوافضا و در ماهوارهبرها استفاده می شود طراحی بهینه آن می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینهها، عمر و بازده آنها داشته باشد.

این مطالعه در حقیقت خلا ایجاد شده مربوط به طراحی دمپر مگنتولوژیک را پر می کند. ابتدا دمپر مذکور شبیه سازی شده و بخشی از نتایج حاصله با نتایج تجربی مقایسه می شود. سپس پارامترهای موثر بر عملکرد این دمپرها شناسایی شده و میزان اثرگذاری هر کدام از آن ها بر عملکرد سیستم مطالعه شده است. همچنین توسط سیستم معکوسی که طراحی شده دمپر بهینه بدست آمده است. این سیستم معکوس ترکیبی از مدل نیوروفازی آمده است. این سیستم معکوس ترکیبی از مدل نیوروفازی امده است. این سیستم معکوس که طراحی شده دمپر بهینه بدست این بهینه سازی دمپری طراحی شده که انرژی کمی مصرف می کند به عبارتی با حداقل انرژی الکتریکی بالاترین عملکرد را دارد و واکنش دمپر نیز بسیار سریع می باشد.

۱-۱ طراحی مفہومی دمپر

شکل(۱) ساختار اصلی یک دمپر سیلندر پیستون مگنتولوژیک را نشان می دهد که در آن قرقره سیم پیچی شده با خطوط عمودی هاشور خورده و پیستون دمپر که از جنس فولاد میباشد به عنوان یک هسته مغناطیسی برای این سیم پیچ میباشد تا بتوان شار مغناطیسی ایجاد کند. جریان شار مغناطیسی به حول محور هسته فولادی به قطر Dc دوران دارد، قطب مغناطیسی پیستون به طول Ip ضخامت مجرایی که سیال از میان آن عبور میکند tg و ضخامت دیواره سیلندر tw میباشد.

دمپر مورد نظر برای طراحی دارای شش پارامتر هندسی فیزیکی میباشد، که شامل قطر محفظه مورد نظر که یک لوله توخالی تراشیده شده می باشد D_b ، قطر میله پیستون D_r ، ضخامت دیواره سیلندر t_W ، قطر هسته D_c ، طول قطب L_p و ضخامت شکاف عبوری سیال ρ میباشد.

		0	
	Lp	\downarrow \downarrow ψ	
Ø			
	$l_g D_c$	D_b	
م.آر	ی طرح دمیر سیلندر پیستون ا	شکل (۱) شماتیک ساختار کل	

تنش برشی کل سیال مگنتولوژیک از دو قسمت تشکیل می گردد، تنش برشی تسلیم ناشی از اعمال شار مغناطیسی و تاثیر آن بر روی سیال و تنش برشی ناشی از ویسکوزیته[7]. افت فشار عبوری از پیستون Δp وابسته به ویسکوزیته و تنش تسلیم سیال دارد[8]. از ساختار سیال نیو تنی میتوان Δp_N را از رابطه (۳) تقریب زد.

$$\Delta p_N = \frac{12Q\eta(2N_s)L_p}{\pi(D_p + t_g)t_g^3} \tag{(7)}$$

2

تعداد قرقرههای سیم پیچی شده، \mathbf{Q} دبی حجمی سیال N_s است. نیروی تولیدی در دمپر \mathbf{F} ، ناشی از افت فشار عبور پیستون از سطح مقطع سیلندر در هر زمان از رابطه زیر بدست میآید:

$$F = \Delta p \pi \frac{((D_p + t_g)^2 - D_r^2)}{4}$$
(*)

در نتیجه نیرو ناشی از سرعت پیستون، هندسه سیستم، خواص سیال مگنتولوژیک و چگالی شار مغناطیسی عبوری از مجرای بین سیلندر و پیستون بدست میآید.

۱-۴ رابطه غیر خطی مغناطیس ساکن

حجم کوچک سیال ام -آر بین دیواره سیلندر، قطب مغناطیسی پیستون، پیستون و سیلندر تحت تاثیر شار مغناطیسی قرار می گیرد. طبق قانون کیروشف برای میدان مغناطیسی خواهیم داشت:

$$\sum H_k L_k = Ni \tag{(?)}$$

 L_k میدان مغناطیسی حاصل از K تعداد ماده بوده و H_k طول موثر آنها که در میدان مغناطیسی میباشند است. تعداد دور سیم مغناطیسی پیچیده شده را با N و جریان عبوری از سیم را با i بیان می گردد. در قانون میدان مغناطیسی، شار مغناطیسی B با القای مغناطیسی افزایش میبابد($H = \mu \mu_0 H)$ میناشد، μ القای مغناطیسی ⁷ در خلا بوده و برابر($A = 10^{-7} T .m / A$) میباشد. در آستانه نسبت نفوذ پذیری بوده که از خواص ماده میباشد. در آستانه میدان(H_c) بیشتر مواد مغناطیسی اشباع میشوند.

در این مطالعه از رابطه میدان مغناطیسی که منحنی

مغناطیسی را به خوبی بیان میکند استفاده مینماییم[۷]

$$H(B) = \frac{H_c B}{J_b} + \frac{1}{2s} *$$

$$\left(\frac{1}{\mu_0} - \frac{H_c}{J_b}\right) (e^{\operatorname{arcsin} h \left(s \left(\mathcal{B} - J_b\right)\right)} - e^{\operatorname{arcsin} h \left(\ell_b\right)}) (Y)$$

که در رابطه بالا S دقت منحنی B-H میباشد . چگالی شار مغناطیسی برای هسته B_c برای دیواره B_W بوده و با توجه به بقای شار مغناطیسی عبوری ϕ_B خواهیم داشت:

$$\Phi_B = B_g A_g \tag{A}$$

$$B_C = \frac{\Phi_B}{A_C} , \ B_W = \frac{\Phi_B}{A_W}$$
(9)

در روابط بالا A_{W} ، A_{g} ، A_{c} به ترتیب مساحت سطح مقطع هسته ، مجرای عبوری سیال و دیواره سیلندر میباشد. با تعیین میزان g_{g} میتوان با کمک روابط (۸) و(۹) میزان چگالی شار و شار مغناطیسی را بدست آورد. همچنین با داشتن پارامترهای مغناطیسی (8و (H_{c}, J_{b}) برای فولادو سیال ام آر سیستم، القای مغناطیسی هر قسمت را با کمک رابطه (7) محاسبه نمود. با بدست آوردن g_{g} و H برای هر عضو مغناطیسی و کمک از رابطه(۱۰) می توان جریان الکتریکی مورد نظر را محاسبه نمود.

⁶ Magnetic permeability

$$i = \frac{1}{N} (2H_g t_g + H_c (l_c + l_p) + H_p (D_p + t_w) + H_w (l_c + l_p))$$
(1.)

معداد دور سیم پیچ برای هر قرقره، l_c, l_p به ترتیب طول هسته و قطب بوده و القای مغناطیسی را در مجرای عبوری سیال، قطب و هسته به ترتیب H_g ، H_g و H_c نشان داده می شود.

L خودالقایی (اندوکتانس) ،R مقاومت الکتریکی همچنین T ثابت زمانی القایی (به عبارتی زمان واکنش سیال) میباشد که از روابط زیر بدست میآیند.

$$L = \frac{N_s N \phi_B}{i} \tag{11}$$

$$R = rN \pi D_c N_s \tag{11}$$

$$T = \frac{L}{R} \tag{17}$$

در رابطه (۲ (۲ مقاومت هر واحد طول سیم مغناطیسی انتخاب شده بوده همچنین برای بالا بردن عملکرد دمپر و میدان مغناطیسی قوی تر می توان از چند قرقره سیم پیچی شده Ns و یا سیم پیچی در چند لایه انجام شود(N1).

۲–۲ بهینه سازی دمپــر ام.آر بــا اســتفاده از سیســتم معکوس

برای بهینه سازی دمپر مورد مطالعه، تعداد دور سیم پیچ(turn)، (spool)، فاصله مجرای عبوری سیال (t_g) و طول قطب پیستون (K=F/(T.J)) ابه عنوان پارامتر ورودی و پارامتر (K=F/(T.J)) به (L_p) عنوان یارامتر خروجی درنظر گرفته شده است. یارامتر K بیان کننده نیروی تولیدی بهینه(F)، میزان مصرف انرژی حداقل(J)، سرعت واكنش بالاتر(T) ملى باشد. سيستم معكوس تركيبي از مدل نیوروفازی و الگوریتم ازدحام ذرات می باشد. ابتدا یک دمپر سیلندر ییستون با سیال مگنتولوژیک شبیه سازی شده و عملکرد آن به وسیله مدل نیوروفازی پیش بینی و سپس با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه سازی شده است. در این مدل سازی مقدار ضخامت مجرا، طول قطب پیستون، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی به عنوان ورودی و نسبت نیرو به زمان واکنش و انرژی الکتریکی مصرفی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. کل دادههای مورد استفاده ۷۵۳۳ عدد بوده که از حل جریان متفاوت بدست آمده است. دادهها برای معرفی به نیوروفازی به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: حالت آموزش و تست. مـدل نیوروفازی بـه وسـیله دادههای آموزشی یاد می گیرد و بعد از آموزش، به وسیله دادههای تست توانایی این مدل در پیش گویی دقیق از دادهها مورد آزمایش قرار می گیرد. در مجموع برای محاسبه خطای این مدل از خطای مجموع مربعات(MSE)، خطای بی بعد مجموع مربعات(NMSE)، خطای مجموع قدر مطلق(MAE) و ضریب مشخصه(\mathbb{R}^2) استفاده شده است(معادلات (۱۴) تا (۱۷)). در کل مناسبترین تخمین نیوروفازی در حالتی بدست می آید که مقدار ضریب مشخصه به عدد ۱، خطای مجموع مربعات و خطای بی بعد مجموع مربعات و خطایی

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^{N} (O_i - T_i)}{N}$$
(14)

$$NMSE = \frac{1}{\sigma^2} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (O_i - T_i)^2$$
(10)

$$MAE = \sum_{i=1}^{N} \frac{(O_i - T_i)}{N}$$
(19)

$$R^{2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{(O_{i} - T_{i})^{2}}{N}}{\sum_{i=1}^{N} \frac{(O_{i} - T_{m})^{2}}{N}}$$
(1Y)

به طوری که O_i اولین مقدار عددی، T_i اولین مقدار تخمین زده شده، N تعداد دادهها و σ^2 واریانس دادههای عددی می اشد. در جدول (۱) خطاهای حاصله برای تجزیه و تحلیل عملکرد نیوروفازی نشان داده شده است. مقدار کم خطاها و همچنین مقدار بسیار نزدیک R^2 به ۱ ضریب مشخصه نشان دهنده صحت و دقت عالی مدل نیوروفازی می اشد.

تست.	و	اموزش	مقادير	براى	نيوروفازى	(۱) عملکرد	جدول	

	MSE	NMSE	MAE	\mathbf{R}^2
Train	0.000138	0.0023	0.007	0.997
Test	0.0001383	0.0024	0.0071	0.998

شکل (۲) نسبت K بر حسب تعداد دور سیم پیچ و طول قطب پیستون را نشان می دهد. در این شکل می توان دید که افزایش تعداد دور سیم پیچ باعث افزایش نسبت K می شود. این رفتار به خوبی توسط مدل نیوروفازی تخمین زده شده است، زیرا این پیش بینی تایید کننده رفتار فیزیکی نیز می باشد.



شکل (۲) بهترین پیشگویی مدل نیوروفازی بر اساس K بر حسب تعداد دور سیم پیچ(Turn) و طول قطب پیستون(Lp)



شکل (3) بهترین پیشگویی مدل ANFIS بر اساس نسبت K بر حسب تعداد دور سیم پیچ(turn) و تعداد قرقرههای سیم پیچی شده(spool)

در تحقیق حاضر، هدف از بهینه سازی دست یابی به ماکزیمم مقدار نسبت K میباشد. بهینه سازی برای یافتن بهترین مقدار ضخامت مجرا، طول قطب ، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی شده مناسب برای رسیدن به ماکزیمم مقدار K انجام شده است. تابع هدف K برای همه دمپرها با روش نیوروفازی بر اساس نتایج عددی بدست آمده از حل عددی بدست آمده است.

نتیجه بهینه سازی در جدول (2) نشان داده شده این مقادیر بهترین حالت برای بیشترین مقدار K میباشد.لازم به ذکر میباشد که مقدار تعداد قرقرههای سیم پیچ باید عددی صحیح باشد بنابر این مقدار بدست آمده برای آن را به عدد مناسب تقریب زده میشود.

سده	دمپر بھینہ	مشحصات	جدول (2) ہ	
turn	spool	gap	LP	K
745.63	2.12	0.705	1.044	4.597

الگوریتم ازدحام ذرات K=4.597 را برای این دمپر تقریب زده است. برای اعتبار سنجی نتایج الگوریتم فوق با شبیه سازی عددی برای تعداد دور سیم پیچ 746، تعداد قرقرههای سیم پیچی شده 2، طول قطب پیستون 1.044mm و ضخامت مجرای عبوری سیال بین سیلندر و پیستون 0.75mm مقدار K محاسبه میشود. نسبت نیروی دمپر به انرژی الکتریکی مصرفی و زمان واکنش K=4.86 بدست میآید، در صورتی که با روش ازدحام ذرات مقدار X8/7 بدست آمده است. میزان خطای آن طبق رابطه (18) معادل ۵/۲%

$$Error = \left| \frac{K(CFD) - K(PSO)}{K(CFD)} \right| = 0.057 \quad (18)$$

در پایان می توان با توجه به مقادیر دمپر بهینه شده مقدار نیروی دمپر را بر حسب سرعت و جابجایی در جریانهای مختلف بدست آورد.(شکل(4) و (5))

۳- نتیجه گیری و جمع بندی

با طراحی تئوری یک دمپر سیلندر پیستون و شناسایی پارامتر های موثر بر آن سعی بر بهینه سازی آن گردیده. هدف اصلی بهینه سازی یافتن بهترین مقدار ضخامت مجرا، طول قطب ، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی شده مناسب برای رسیدن به ماکزیمم مقدار k بوده است. مقادیر بهینه در جدول (۲) مشاهده می شود و برای اطمینان از این بهینه سازی

این مقادیر را در مدل شبیه سازی قرار داده شده است خطایی ایجاد شده برابر ۵/۷% میباشد که قابل قبول میباشد. این دمپر در بازه گستردهای از نیروی میرایی در جریان های مختلف الکتریکی می تواند عمل کند. شکل (۴)و(۵).





۴- مرجع

4

[¹] Wang K W, Kim Y S and Shea D B 1994 "Structural vibration control via electrorheological-fluid-based actuators with adaptive viscous and frictional damping" J. Sound Vib. 177 227–37

[2] Dyke S J, Spencer B F Jr, Sain M K and Carlson J D 1998 "An experimental study of MR dampers for seismic protection Smart Mater".Struct. 7 693–703

[3] Wereley N M, Pang L and Kamath G M 1998" Idealized Hysteresismodeling of electrorheological and magnetorheological dampers" J. Intell.Mater. Syst. Struct. 9642–9

[4] Li W H, Yao G Z, Chen G, Yeo S H and Yap F F 2000 "Testing and steady state modeling of a linear MR damper under sinusoidal loading Smart Mater". Struct. 995–102

[5] Choi S B, Nam M H and Lee B K 2000 "Vibration control of a MR seat damper for commercial vehicles" J. Intell. Mater.Syst. Struct. 11 936–44

[6] Henri GAVIN, Jesse HOAGG and Mark DOBOSSY (2001)." OPTIMAL DESIGN OF MR DAMPERS". Proc. U.S.-Japan Workshop on Smart Structures for Improved Seismic Performance in Urban Regions,14 August 2001, Seattle WA, ed. K. Kawashima, B.F. Spencer, and Y. Suzuki, pp 225-236.

[7] Gavin, H.P. (1998). "Design method for high-force electrorheological dampers." Smart Materials and Structures, Vol. 7, No. 5, 664-673.